科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 20 日現在

機関番号: 35302 研究種目:基盤研究(C) 研究期間:2011~2013 課題番号:23560848 研究課題名(和文)シリサイド系熱電材料の高温高圧合成

研究課題名(英文)High-pressure synthesis of silicide thermoelectric material

研究代表者

森 嘉久(MORI, Yoshihisa)

岡山理科大学・理学部・教授

研究者番号:00258211

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,200,000円、(間接経費) 1,260,000円

研究成果の概要(和文):排熱エネルギーを電気エネルギーに変換できる熱電変換材料が活発に研究されている.特に 注目されているMg2Siに対し,高圧合成による新しい機能性の探索研究を行った.実験内容は,放射光施設での高圧XRD 実験,ピストンシリンダー装置での高圧合成と合成物の熱電性能測定である.特に高圧合成では試料のサイズが小さい ので,測定装置の開発が不可欠である. 高圧XRD実験からAgをドープする場合は原料粉末のMgとSiと同時に仕込み,Mgの融点以下の温度で合成したほうが良い

高圧XKU実験からAgをトーノ9る場合は原料粉木のMgとSIと同時に仕込み,Mgの融点以下の温度で合成したはつか良い ことが明らかとなった.熱電性能測定装置の開発にも成功し,その測定結果から,高圧合成によりn型Mg2Siがより真性 の方向に進むことが明らかとなった.

研究成果の概要(英文): Recently thermoelectric material has been studied actively because the material ca n recover waste heat energy as electric energy. Magnesium silicide (Mg2Si) is expected as an ecological fr iendly semiconductor. We have researched new functional material by using high-pressure (TP) technique. In this study, HP X-ray diffraction (XRD) at synchrotron radiation facility, HP synthesis by using piston cy linder equipment, and thermoelectric measurement were performed. Furthermore the equipment of thermoelectr ic measurement for small samples was developed. The result of HP-XRD study suggested it is difficult for the powder of Mg2Si to replace Ag with Mg under p

The result of HP-XRD study suggested it is difficult for the powder of Mg2Si to replace Ag with Mg under p ressure. A mixture of Mg, Si, and Ag powders were reacted below melting point of Mg. Therefore, the mixtur e were used in the HP-synthesis at 1 GPa for 12 hrs. The result of thermoelectric measurements expects HP technique advance the conduction type of Mg2Si from n-type to intrinsic.

研究分野:工学

科研費の分科・細目: 材料工学・構造・機能材料

キーワード: 熱電材料 高圧合成 放射光 シリサイド

1.研究開始当初の背景

エネルギーの有効利用の一環として, 廃熱 等の熱エネルギーを電気エネルギーに変換 する熱電変換の研究が盛んになっている.た とえば自動車の高温の排気ガスと室温との 温度差を利用して電気エネルギーを取り出 す方法はすでに一部で実用段階の研究がな されている.しかしながら変換効率や経済性 などから,熱電変換材料の開発はまだ発展途 上にあると言わざるをえない.一方,高価で 稀少なレアメタル等の金属元素は資源が限 られているうえに,特定の産出国に偏在して いることから,輸入が不安定になる危険性が ある.資源の少ないわが国では,それらの稀 少元素を使うかわりに安価で豊富に入手で きる「ユビキタス元素」を使用して高性能の 材料を開発することが国を挙げての方針と なってきている.さらに,いくら熱電性能が 高くとも用いる材料元素が人体にとって無 害でなければ将来的に受け入れられない.そ こで当研究室では近年これらの要求に答え るべくシリコンなどのユビキタス元素を使 用した高性能な半導体物質を「環境半導体」 と位置付け,様々な材料開発に取り組んでい る.本研究課題の研究対象である熱電変換材 料の開発もその一端である.

近年,東京理科大学の飯田教授らによりシ リサイド系のマグネシウムシリサイドの熱 電素子としての開発が積極的に行われ,手の ひら大の廃熱発電材のモジュール化に関す る報道がなされた.環境にやさしい元素によ る熱電モジュール化成功のニュースは非常 に注目すべきものであるが,その効率は決し て高い値であるとは言い難い.これは,図1 の主な熱電変換材料の熱電性能の温度依存 性に示したようにもともとMg₂Si はn型であ り,安定した p型 Mg₂Si が開発されていない 現状では n型のみを用いたモノレグモジュ ールとしてでしか実用化できないため,その 発電効率は低くまた生産効率も悪い.

より高効率で価格的にも安定したモジュ ールを開発するためには, p型 Mg₂Si の開発 が非常に重要なファクターとなっている.



2.研究の目的

本研究の目的は,熱電変換材料 Mg,Si にお いてより高効率で高機能を有した熱電変換 材料を合成することにある.これまでも Mg₂Si 熱電材料は研究されているが, モジュ - ル開発を進めることに重点を置いたがた めに, Mg₂Si 元来の基礎物性が明らかになっ たとは言い難い.そこで本研究を遂行するに あたり,放射光施設における高温高圧 X 線回 折(XRD)実験を活用することで,その構造 物性の詳細を明らかにしていくとともに,高 温高圧下での反応状態を調べることで,高圧 合成の条件(圧力や温度,保持時間,昇温・ 降温速度など)を探索する.その高圧合成条 件をもとにピストンシリンダー装置で合成 し,熱電性能測定を行う.高圧合成により得 られる試料のサイズは非常に小さく通常の 測定装置では測定できない.そこで上記の放 射光実験や試料の高圧合成を実施しながら 測定装置の開発をすることも目的の一つと する.

そして最終的には,高効率の熱電モジュー ル開発に不可欠なp型Mg₂Siの合成すること を本研究の目的としている.

3.研究の方法

(1)基礎物性の取得

まずは,現状のシリサイド系熱電材料で最 有力候補である Mg₂Si の基礎データを収集 することに重点を置く.Mg₂Si の合成が困難 な要因として,Mg の沸点(1363K)とMg₂Si の融点(1358K)が近く,Mg 蒸発による組 成のずれ,Mg 粉末による粉塵爆発の危険, 不純物の混入などが考えられる.また,Mg が 酸化することで合成物が劣化する問題もあ る.常圧の合成では石英管中に真空封入して 高温で反応させることで組成の微妙な調整 を行い,p型化を目指したAg の置換量に対 する試料の合成実験と,水素還元型の電気炉 により還元雰囲気化での合成実験を実施し ながら,それらにより得られた合成物質の結 晶構造及び熱電特性の測定を行う.

(2)放射光実験による高圧合成条件の探索

高圧合成により,新しい機能を有した熱電 材料開発を目指すのだが,その合成条件は, ドーパントの量だけでなく,合成する時の圧 力や温度,保持時間,昇温・降温速度など様々 な高圧合成条件のパラメータがある.そこで 最適に合成条件を調べるために,つくばの放 射光施設 PF-AR での高圧 XRD 実験を行う. 実験は NE5 ビームラインに設置してある高 圧 XRD 装置 MAX80 を使用し,BN カプセル に封入された試料からの回折線を解析する.

現在開発が求められているp型 Mg₂Siの合成を目指すためには,そのための置換元素を Ag だけでなく他の置換元素も考慮しながら 最適な置換元素の探索を行う.

(3)高圧合成

得られた常圧下での最適な合成条件を基 にして,ピストンシリンダー装置での高圧合 成実験を実施する.本装置は圧力発生領域が 2 GPa と高くはないが,装置の扱いが簡易で あることと試料サイズが他の装置より大き く取れことを特徴としている.この装置は岡 山大学地球物質科学研究センター(ISEI)に既 設されており,共同利用研究の制度を活用し て合成を実施する.

(4)熱電性能測定の開発

ピストンシリンダー装置により高圧合成 の試料としては大きなサイズを得ることが 可能であるが,それでも5mm程度である. 販されている熱電性能測定装置ではそのサ イズの試料は測定できないため,測定装置の 開発が不可欠となる.装置開発した装置の校 正を市販装置による測定結果と比較するこ とで行い,その後,実際に合成した試料の熱 電性能測定実験を行う.

- 4.研究成果
- (1)高圧 XRD 実験の結果

出発試料としては, 試薬の M_{g2} Si 粉末だけ でなくと M_g と Si の混合粉末で, それらに対 して置換物質 Ag を 0.1 at% ~5 at%置換した 試料を準備した.それらの試料において様々 な圧力で実験を行い,その基礎構造物性を明 らかにしてきた.圧力が1 GPa の結果を図 2 に示す. M_{g2} Si を出発試料とした場合, M_{g2} Si の融点以下の 773 K でも試料が分解し Si や M_{gO} からの回折線が出現した.Ag を添加し た場合はその温度よりも低い温度で分解が 始まったが,Ag と M_g が置換されるのではな



く別の化合物を合成された.この結果は,高 純度の Mg2Si は安定な状態であり,その状態 から置換することは困難であることを示唆 する.一方,出発原料を Mg と Si の混合粉末 とした高圧 XRD 実験の結果では,Mg の融点 以下の 573 K で既に Mg2Si からの回折線が出 現している.また Ag を入れた試料の場合で は,昇温とともに Ag の回折線が減少しなが ら Mg2Si が合成されるので,Ag が Mg と置換 された構造になっていると予想された.この 温度領域は Mg と Si は固体なので,高圧合成 の場合,低い温度領域での固相反応で試料が 合成されることが明らかとなった.

(2)高圧合成実験

高圧 XRD 実験の結果を考慮して最適な高 圧合成条件を設定し, ピストンシリンダー装 置で合成を実施し, 合成物の XRD 実験によ りその反応状態を確認した. 試料容積が大き いため合成時間が予定よりも長くする必要 があり, 仮焼結の手法を組み合わせることで 効率的な合成法の確立が出来た.

(3)熱電性能測定装置の開発

高圧合成した試料のサイズが限られてい るため,そのサイズでも測定可能な熱電性能 測定装置の開発は不可欠である.開発した測 定用の治具を図3に示す.

パイロフェライト製の測定治具にはあらか じめ熱電性能測定用の4本の配線と温度測定 および示差熱温度測定用の熱電対が埋め込 まれており,人的誤差が生じにくい構造とな





っている.測定する際には,試料表面および 配線表面を研磨し,蓋をセラミックねじで固 定することで試料を保持する.この治具の開 発の結果,測定誤差が格段に小さくなり,高 精度を有した実験が可能となった.実際にこ の治具を使用して測定したゼーベック係数 の結果を図4に示す.用いた試料はSPS焼結 により得られた焼結体で,同じ試料を熱電特 性評価装置 ZEM-3(アルバック理工製)で測 定した結果と合わせて表示している.温度の 制御方式に違いがあるため多少違いがある ものの,許容範囲の測定結果が得られた.

(4)高圧合成試料のゼーベック係数 高圧合成された試料のゼーベック係数の 測定結果を図 5 に示す. 試料は Mg 粉末と Si 粉末を1GPaで12時間高圧合成したもので, 出発試料の Si 粉末の平均粒径が 5.65 um と 1.36 µm を使用した.測定の温度範囲は 973 K までで,室温からの昇温・降温サイクルで約 12 時間を要している.図5は数サイクルの測 定結果であるが,双方とも非常に安定してい ることが分かる.Si 粒径の違いによってゼー ベック係数の値が異なる原因は解明できて いないが、その要因の一つとして反応の進み 具合が関係していると考えられる . 合成条件 での反応状態を高圧 XRD 実験により調べて みると, 5.65 µm の方の反応速度が速いこと が明らかとなった.また高圧合成した試料の XRD 実験で出発試料の未反応物からの回折 線を比較しても同様の結果となった.詳細は 更に研究を進めていく必要があるが , 実験事 実として高圧合成で Mg₂Si を完全に反応させ ると, ゼーベック係数が小さくなる (p型 Mg₂Si に近づく)ことが明らかとなった.p 型 Mg₂Si に関しては , Ag ドープを中心に高 圧合成の研究を遂行し,本研究期間内で合成 条件を確立する段階までには到達ており,今 後はその条件で高圧合成した試料の熱電性 能を評価することになる.



5.主な発表論文等

[雑誌論文](計 4件)

Y.Imai, <u>Y.Mori</u>, S.Nakamura, K.Takarabe, "Energetic consideration of the conduction type of Mg_2Si doped with Cu, Ag, or Au using first-principle calculations.", J. of

Alloys and Compounds, 549(2013) 175-178. DOI:10.1016/j.jallcom.2013.12.015 査読有 Y.Mori, Y.Kaihara, S.Nakamura, T.Yoshino, K.Takarabe, "High-pressure X-ray and diffraction study thermoelectric measurements of Mg₂Si", Phys. Stat. Sol. (c), 10(2013) 1847-1849. DOI: 10.1002/pssc.201300404 査読有 Y.Imai, Y.Mori, S.Nakamura, K.Takarabe. "Energetic Prediction of Mg₂Si-Ca₂Si Pseudobinary System using First-Principles Calculations:", , J. of Alloys and Compounds, 558(2013) 179-187 査読有 DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.12.083 Y.Imai, Y.Mori, S.Nakamura, K.Takarabe. "Energetic consideration of the conduction type of Mg₂Si doped with Cu. Ag. or Au using first-principle calculations", J. of Alloys and Compounds, 549(2013) 175-178 DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.09.026 査読有 [学会発表](計 9件) Y.Kaihara, Y.Mori, T.Yoshino, K.Takarabe, "Thermoelectric measurement of Mg2Si synthesized under pressure", 51st EHPRG, 2013/09/01-09/06, London, UK.

<u>Y.Mori</u>, Y.Kaihara, S.Nakamura, K.Takarabe, "High-pressure X-ray diffraction study and thermoelectric properties of Mg_2Si ", APAC-Slicide 2013, 2013/07/27-07/29, Tsukuba, Japan.

S.Nakamura, <u>Y.Mori</u>, K.Takarabe, "Study on sintering effects on Grain size, electrical resistivity and Seebeck coefficient of thermoelectric Mg_2Si ", APAC-Slicide 2013, 2013/07/27-07/29, Tsukuba, Japan.

<u>Y.Mori</u>, Y.Kaihara, K.Takarabe, "X-ray diffraction study of Mg_2Si and Ag-doped Mg_2Si under pressure", 24th AIRAPT, 2013/07/07-07/12, Seattle, USA.

<u>Y.Mori</u>, Y.Kaihara, T.Yoshino, S.Nakamura, K.Takarabe, "High-pressure synthesis of Mg_2Si thermoelectric material", 32^{nd} ICT, 2013/06/30-07/04, Kobe, Japan

S.Nakamura, <u>Y.Mori</u>, K.Takarabe, "Sintering without grain growth for Mg2Si Thermoelectric Devices", 18th ISTMC, 2012/8/27-8/31, Salzburg, Gremany

<u>Y.Mori</u>, K.Takarabe, T.Otani, Y.Imai, "X-ray diffraction study of Ag-doped Mg₂Si thermoelectric material under high-pressure and high-temperature" 15th HPSP 2012/7/25-7/27, Montpellier, France

【その他】ホームページ等 http://www.das.ous.ac.jp/mori

6.研究組織
(1)研究代表者
森嘉久(MORI, Yoshihisa)
岡山理科大学・理学部・教授
研究者番号:00258211